

证书号第 3958126 号



发明专利证书

发明名称：一种痕量气体的探测方法及探测装置

发明人：胡水明;王进;孙羽

专利号：ZL 2019 1 0456370.9

专利申请日：2019 年 05 月 29 日

专利权人：中国科学技术大学

地址：230026 安徽省合肥市包河区金寨路 96 号

授权公告日：2020 年 08 月 28 日

授权公告号：CN 110160989 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨





证书号第 3958126 号



专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 05 月 29 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

中国科学技术大学

发明人：

胡水明；王进；孙羽

